

# MEMS Engineer Forum 2022

SMART Society Driven by MEMS

April 20-21, 2022

KFC Hall, Ryogoku, Tokyo, Japan

カンファレンス聴講料・技術展来場無料

In-person(対面)開催  
(MEFが両国に戻ってきます!)



## 技術展示出展のご案内

<http://www.m-e-f.info/>

本フォーラムは、21世紀のキーテクノロジーとされるMEMS技術の現状と、向こう10年までの技術の将来に迫る、この分野のキープレイヤーの中でもエンジニアを中心に運営されるユニークな場です。世界中のMEMS研究者、開発者、技術者が一堂に集うこのフォーラムは、2009年3月の初開催以降、回を重ね、MEF2022で第13回を迎えることとなります。2020年は開催を断念、2021年はオンライン開催となりましたが、**2022年は両国のKFCホールでの開催となります**。MEMSに関する基礎技術ならびに隣接分野の技術において、エンジニアならではの視点と技量で、新しいカタチを形成し、そして融合させて参ります。さらに融合の過程や完成に向かう姿を国際的なレベルで検証することをミッションとしております。展示会(4/20-21の2日間、40小間募集)を開催致します。是非ご出展頂けますようお願い致します。



## MEF2022の講師陣

敬称略、所属機関アルファベット順

Giorgio Allegato, STMicroelectronics, France  
 Georg Bischofink, Robert Bosch GmbH, Germany  
 Janusz Bryzek, EXO, USA  
 Joanne Carpenter, SPTS Technologies Ltd. a KLA Co., UK  
 Jean-Christophe ELOY, Yole Développement, France  
 Weileun Fang, National Tsing Hua University, Taiwan  
 Evgeni Gousev, tinyML Foundation, USA  
 Sachiko Hattori, JAPAN ELECTRONIC MATERIALS CORPORATION, Japan  
 Keiji Isamoto, santec corporation, Japan  
 Susumu Kaminaga, SK Global Advisers, Japan  
 Thomas Kenny, Stanford University, USA  
 Masaaki Kimata, Ritsumeikan University, Japan  
 Gunar Lorenz, Infineon Technologies AG, Germany  
 Klaus Meder, Bosch Corporation in Japan, Japan  
 Mo Maghsoudnia, UltraSense Systems Inc., USA  
 Shohei Okudera, WOTA CORP., Japan  
 Kurt Petersen, Silicon Valley Band of Angels, USA  
 Ichiro Sakuma, The University of Tokyo, Japan  
 Masateru Taniguchi, Osaka University, Japan  
 Rakesh Chand Tripathi, Vanguard International Semiconductor Company, Singapore  
 Hiroshi Yamamoto, EV Group Japan K.K., Japan  
 Anna Yoshida, Hamamatsu Photonics K.K., Japan  
 Peter Zalar, HOLST Centre, The Netherlands

### 出展者特典 (金額は税別)

一般企業      アカデミック      ベンチャー企業  
 ¥250,000      ¥50,000      ¥50,000

	一般企業	アカデミック	ベンチャー企業
1 ショートプレゼンテーション枠の使用権	○	×	○
2 MEF予稿集に広告掲載	1頁○	1頁○	1頁○
3 MEFウェブサイトへのバナー掲載	○	○	○
4 MEFセッション・展示会場内にロゴ掲載	○	○	○
5 PRビデオのループ上映	○	○	○
6 ネットワーキングイベントへの招待(4/20)*	1名様	×	×
7 MEF招待講演者との面談(2日間)*	2名様	×	×
8 VIPルーム使用権	○	○	○

\*オンライン開催に変更の場合は別途、特典をご用意いたします

### MEF 国際諮問委員会

(区分別氏名アルファベット順)  
 委員長 桑野 博喜 東北大学  
 副委員長 江刺 正喜 東北大学  
 副委員長 神永 晋 SPPテクノロジーズ  
 副委員長 小林 直人 早稲田大学  
 委員 Jean-Christophe Eloy Yole Developpement  
 委員 WeiLeun Fang National Tsing Hua Univ.  
 委員 Udo-Martin Gómez Robert Bosch  
 委員 Thomas Kenny Stanford University  
 委員 Xinxin Li Shanghai Institute of Microsystem and Information Technology  
 委員 宮島 博志 住友精密工業  
 委員 野々村 裕 名城大学  
 委員 Kurt Petersen Silicon Valley Band of Angels

### MEF組織委員会

(区分別氏名五十音順)  
 委員長 田中 秀治 東北大学  
 副委員長 三宅 亮 東京大学  
 執行委員 石田 博之 ズース・マイクロテック  
 執行委員 稲子みどり HOLST Centre Japan  
 執行委員 大高 剛一 東北大学  
 執行委員 田中 雅彦 SPPテクノロジーズ  
 委員 赤羽 優子 ティ・ディ・シー  
 委員 安藤 妙子 立命館大学  
 委員 飯田 淳 TDK  
 委員 荻浦 美綱 村田製作所  
 委員 金森 義明 東北大学  
 委員 川原 伸章 ミライズテクノロジーズ  
 委員 古賀 章浩 キヤノンメディカルシステムズ  
 委員 小柳 治 日本企業成長投資  
 委員 澤田 和明 豊橋技術科学大学  
 委員 積 知範 オムロン  
 委員 瀧本 貞治 浜松ホトニクス  
 委員 嶋島 武尚 東北大学  
 委員 土屋 智由 京都大学  
 委員 長畑 隆也 ラビセセミコンダクタ  
 委員 早川 康男 アルプスアルパイン  
 委員 日暮 栄治 産業技術総合研究所  
 委員 三田 正弘 協同インターナショナル  
 委員 山西 陽子 九州大学  
 委員 吉田 隆司 横河電機

### 一般企業展示

サイズ W1800mm × D900mm × H2100mm  
 (展示台高さ: 700mm)  
 基礎小間には以下を基本パッケージとします。  
 ・バックパネル  
 ・社名板(スミ1色、統一書体)  
 ・展示台(テーブルクロス、スカート布付)  
 ・コンセント 500W(2口付き)  
 ・椅子 1脚

### アカデミック展示・ベンチャー企業展示

サイズ W1800mm × D450mm × H1800mm  
 (展示台高さ: 700mm)  
 ・バックパネル  
 ・社名板(スミ1色、統一書体)  
 ・基礎小間サイズ幕板付長机  
 ・椅子1脚

\*アカデミック・ベンチャー展示は電源が必要な場合有料となります

MEF事務局 (株)セミコンダクタポータル  
 mef\_2022@semiconportal.com  
 Tel: 03-6807-3970